

Zápis z obhajoby diplomové práce

Bc. Stanislav Havran

konané dne 17.5.2010 na MFF UK.

Obor: Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí

Téma diplomové práce: Elektronová litografie v nádkovacím

Přítomní členové komise: elektronovém mikroskopu

Viz. protokol

Vedoucí práce: Prof. RNDr. V. Matolín, DrSc.

Oponent: Dr. Filip Lopouř

Hosté: Dr. Kateřina Valtuska', Dr. Viktor Jobánek

Průběh obhajoby:

- 1) Úvod – přivítání komise, oponenta a hostů. Předseda komise konstatoval úsnášeníschopnost komise - přítomno 4 členů, z toho 3 z jiného pracoviště.
- 2) Diplomant přednesl referát o své práci.
- 3) Přečteno vyjádření vedoucího práce a oponenta.
- 4) Diplomant zodpověděl otázky oponenta.
- 5) Veřejná diskuse – odpovědi diplomanta na otázky z pléna:

doc. Hrachová - jaká je procento úspěšnosti vytváření struktur

prof. Matolín - komentoval roli či státy a přesnosti prostředků

dr. Kapsa - jak složitou strukturu lze vytvořit?

- kontrola polohy vzorku při opakovaném
vkládání vzorků do mikroskopu

dr. Lopouř - komentoval předchozí dotaz.

- 6) Neveřejná část obhajoby, na závěr usnesení komise na známce z diplomové práce:

.....
Komise navrhuje uznat tuto práci jako rigorózní.

- 7) Vyhlášení výsledku obhajoby a závěr.
V Praze dne 17.5.2010